

## 編集後記

2013年度のRicoh Technical Reportをお届けします。

巻頭言は、東北大学名誉教授、伊藤弘昌先生よりいただきました。先生は量子エレクトロニクスおよび光エレクトロニクスの研究をリードされ、またテラヘルツ領域の研究分野を開拓されてこられました。弊社では、宮城県名取市に開設した応用電子研究所での研究開発など、さまざまなプロジェクトでご指導いただいております。巻頭言で取り上げていただいた面発光レーザーについてはRicoh Technical Reportの37号で紹介しておりますので、併せてお読みいただければ幸いです。

光エレクトロニクスが光学と電子工学の融合領域であるように、光学と電気・電子、情報・通信、あるいは材料・化学といったさまざまな技術分野との接点は弊社のコアとなる技術です。本号では、光学の周囲に展開されている技術の論文を先頭の方に置きましたので、ご覧ください。

最後の光沢性の評価技術に関する論文は通常のRicoh Technical Reportの論文と異なり、前半はレビュー論文となっています。このような形式での情報発信も行っていきたいと考えます。

本号から弊社内部での論文査読を強化したことを申し添えておきます。より高品質な技術情報の発信を目指しておりますので、忌憚のないご意見をお寄せください。

(金崎 克己)

### RICOH TECHNICAL REPORT NO.39 2013

---

編集委員長	株式会社リコー 研究開発本部	金崎 克己
-------	----------------	-------

---

事務局	株式会社リコー 研究開発本部 グループ技術企画室	堀尾 尚史 進藤 由貴
-----	--------------------------	----------------

---

発行日	2014年1月28日
-----	------------

発行	株式会社リコー 研究開発本部 〒224-0035 神奈川県横浜市都筑区新栄町16-1 TEL 045-593-3411 Fax 045-593-3482 URL <a href="http://www.ricoh.co.jp/">http://www.ricoh.co.jp/</a>
----	--

発行責任者	松浦 要蔵
-------	-------

印刷	リコークリエイティブサービス株式会社 〒105-0014 東京都港区芝1-9-3 芝マツラビル
----	--

---

非売品 禁無断転載 本誌に関するご照会は事務局までご連絡ください